

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第2区分
【発行日】平成29年7月13日(2017.7.13)

【公開番号】特開2016-51148(P2016-51148A)
【公開日】平成28年4月11日(2016.4.11)
【年通号数】公開・登録公報2016-022
【出願番号】特願2014-178042(P2014-178042)
【国際特許分類】

G 0 2 F 1/361 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 F 1/361

【手続補正書】

【提出日】平成29年6月1日(2017.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0058

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0058】

1 ... テラヘルツ波発生装置、2 ... テラヘルツ波測定装置、3 ... テラヘルツ波検出装置、
1 1 ... 光源、1 2 ... 分岐部、1 3 ... チョッパ、1 4 ... 光路長差調整部、1 5 ... 偏光子、1
6 ... 合波部、1 7 ... ビームスプリッタ、2 0 ... テラヘルツ波発生素子、2 5 ... フィルタ、
3 0 ... プリズム、3 0 a ... 入射面、3 0 b ... 出射面、3 0 c ... 反射面、3 1 ... 内部全
反射プリズム、4 0 ... テラヘルツ波検出素子、5 1 ... 1 / 4 波長板、5 2 ... 偏光分離素子
、5 3 a , 5 3 b ... 光検出器、5 4 ... 差動増幅器、5 5 ... ロックイン増幅器、6 0 ... 光ア
イソレータ、6 1 ... 1 / 2 波長板、6 2 ... 光検出器、6 3 ... ローパスフィルタ、7 0 ... 2
波長パラメトリック発振器、7 1 , 7 2 ... バルクKTP結晶、8 0 ... 光パラメトリック発
振器、8 1 ... バルクKTP結晶、1 0 0 ... パルス光、1 0 1 , 1 0 1 a , 1 0 1 b ... ポン
プ光、1 0 2 , 1 0 2 a , 1 0 2 b ... プローブ光、1 1 0 ... 中空伝送管、L 1 , L 2 , L
3 ... レンズ、M P 1 , M P 2 , M P 3 , M P 4 ... 凹面ミラー、S ... 測定対象物。